

産業構造審議会知的財産政策部会

第6回商標制度小委員会

平成16年5月25日

議 事 次 第

1. 開会
2. 事務局説明
 - ・「著名な商標の保護の在り方」
3. 自由討議
4. 事務局説明
 - ・「これまでの議論のまとめ」
5. 自由討議
6. 閉会

配 布 資 料

- ・資料1 著名な商標の保護の在り方とこれまでの議論のまとめについて
- ・資料2 これまでの議論のまとめ
- ・参考資料